



超导量子电路及其制备方法

专利名称: 超导量子电路及其制备方法
专利类别: 发明
申请号: 2019104754640
第一发明人: 金贻荣
其它发明人: 宋小会;李贺康;王战;宋鹏涛;郑东宁
专利授权日期: 2021-11-02

[关闭窗口](#)

